第12回 機器分析基礎セミナー

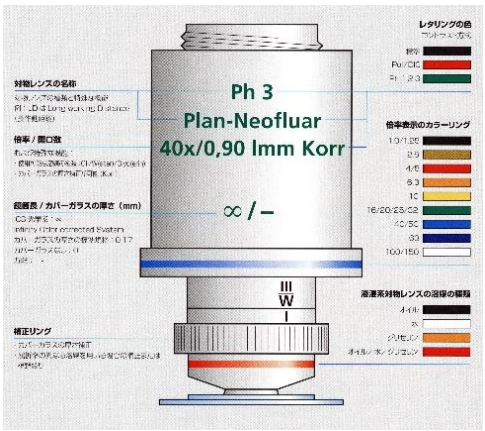
信州大学基盤研究支援センター　機器分析支援部門

光学顕微鏡の基礎知識とデジタルイメージングについて

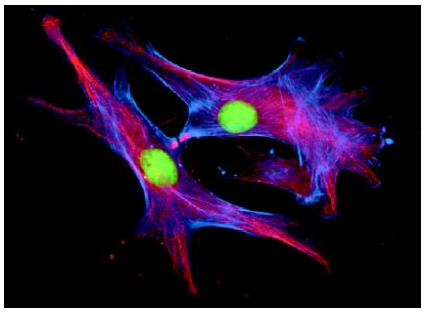
演者：南　憲治氏
　　カールツァイス株式会社
日時：2019年11月21日（木）17：00～18：00
場所：旭総合研究棟　3階
　　信州大学基盤研究支援センター
　　機器分析支援部門（松本）　小会議室

要旨

本セミナーでは、光学顕微鏡基礎から、デジタルカメラ撮影のテクニックに関してご紹介します。
セッションごとに質疑応答の時間を設け、皆様方の疑問にお答えします。



1．光学顕微鏡の構造
　　対物レンズ/コンデンサ/視野絞り/開口絞り
2．ケーラー照明
3．観察方法
　　明視野/暗視野/位相差/微分干渉/蛍光
4．デジタルイメージングについて



【お問合せ】信州大学基盤研究支援センター　機器分析支援部門
松本市旭３－１－１
TEL：0263-37-3097
URL：http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/kiban/kiki/
E-mail：kikijimu@shinshu-u.ac.jp